

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Record Nr. | UNINA990008995860403321 |
| Titolo | Journal of vacuum science & technology. B, Microelectronics and nanometer structures processing, measurement and phenomena |
| Pubbl/distr/stampa | New York, : Published for the Society by the American Institute of Physics |
| ISSN | 1071-1023 |
| Disciplina | 621.381/05 |
| Lingua di pubblicazione | Inglese |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Periodico |